## WEST

Generate Collection Print $\sqrt{1 + 4058}$	8-
---	----

L4: Entry 9 of 58

File: JPAB

Feb 12, 1999

PUB-NO: JP411040587A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11040587 A

TITLE: RESIN TABLET FOR SEMICONDUCTOR  $\underline{SEALING}$  SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE OF RESIN TABLET FOR SEMICONDUCTOR  $\underline{SEALING}$ 

PUBN-DATE: February 12, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SAKAI, YOSHINORI HONDA, SHIRO

YAMADA, MOTONOBU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

**COUNTRY** 

TORAY IND INC

APPL-NO: JP09197399 APPL-DATE: July 23, 1997

INT-CL (IPC): <u>H01 L 21/56</u>; <u>C08 K 3/00</u>; <u>C08 K 3/36</u>; <u>C08 L 63/00</u>

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent stage shift and wire deformation when a semiconductor is resin-sealed, by setting a specific surface area of a tablet formed by molding a molten resin composition, at a specified ratio or more.

SOLUTION: A specific surface area of a tablet formed by molding a semiconductor sealing resin composition, containing a cresol novolac type epoxy resin and a phenol novolac type epoxy resin, etc., phenol compound provided with hydroxyl group in molecule as a compound of low coefficient of water absorption such as a phenol novolac resin, a cresol novolac resin and a naphthol novolac resin, etc., and inorganic filling materials such as amorphous silica, crystalline silica and calcium carbonate, etc., as essential ingredients, is set 2.5?10-4 m2/g or more. Thereby, when a semiconductor is resin-sealed, stage shift and wire deformation are prevented, and a void is prevented from being generated.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平11-40587

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	<b>F</b> I	
H01L 21/50	3	H01L 21/56	С
C08K 3/00	)	C08K 3/00	
3/36	3	3/36	
C08L 63/00	•	C 0 8 L 63/00	,c
		審查請求 未請求 請	求項の数7 OL (全 8 頁)
(21)出顧番号	<b>特顧平</b> 9-197399	(71)出職人 000003159	
		東レ株式会	土
(22)出顧日	平成9年(1997)7月23日	東京都中央1	区日本構室町2丁目2番1号
		(72)発明者 坂井 美紀	
		爱知県名古具	量市港区大江町9番地の1 東
		レ株式会社名	名古 <b>屋事業場内</b>
		(72)発明者 本田 史郎	
		爱知果名古国	屋市港区大江町9番地の1 東
		レ株式会社名	名古屋事業場内
		(72)発明者 山田 元伸	
		爱知県名古田	量市港区大江町9番地の1 東
		レ株式会社名	<b>名古屋事業場内</b>

(54) 【発明の名称】 半導体封止用樹脂タブレット、半導体装置および半導体封止用樹脂タブレットの製造方法

### (57)【要約】

【課題】 半導体を樹脂封止する際にステージシフト、 ワイヤー流れが起こらない信頼性の優れた半導体封止用 樹脂タブレット、該半導体封止用樹脂タブレットを用い て半導体素子を封止してなる半導体装置、および該半導 体封止用樹脂タブレットの製造方法を提供するものであ る。

【解決手段】 溶融樹脂を成形してなるタブレットであり、そのタブレットの比表面積が2.5×10<sup>-4</sup> ■ <sup>2</sup>/g以上であることを特徴とする半導体封止用樹脂タブレット。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】溶融樹脂組成物を成形してなるタブレット であり、そのタブレットの比表面積が2.5×10-4≥2 /8以上であることを特徴とする半導体封止用樹脂タブレ ット。

【請求項2】溶融樹脂組成物を成形してなるタブレット であり、該溶融樹脂組成物が無機充填材を必須成分と し、前記無機充填材の割合が溶融樹脂組成物全体の80 重量%以上であることを特徴とする請求項1記載の半導 体封止用樹脂タブレット。

【請求項3】溶融樹脂組成物を成形してなるタブレット であり、該溶融樹脂組成物が無機充填材を必須成分と し、前記無機充填材の割合が溶融樹脂組成物全体の85 重量%以上であることを特徴とする請求項1記載の半導 体封止用樹脂タブレット。

【請求項4】溶融樹脂組成物が、エポキシ樹脂および硬 化剤を必須成分として含有するものである請求項1~3 いずれかに記載の半導体封止用樹脂タブレット。

【請求項5】請求項1~4いずれかの半導体封止用樹脂 タブレットを用い、半導体素子を封止してなる半導体装 20 置。

【請求項6】無機充填剤を80重量%以上含有する溶融 樹脂組成物を溶融状態から成形し、タブレット化するこ とを特徴とする半導体封止用樹脂タブレットの製造方 法。

【請求項7】エボキシ樹脂、硬化剤および無機充填剤を 溶融混練し、溶融混練樹脂組成物となした後、溶融状態 から成形し、タブレット化することを特徴とする半導体 封止用樹脂タブレットの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体を樹脂封止 する際にステージシフト、ワイヤー流れが起こらない信 頼性の優れた半導体封止用樹脂タブレット、該半導体封 止用樹脂タブレットを用いて半導体素子を封止してなる 半導体装置、および該半導体封止用樹脂タブレットの製 造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より半導体素子を樹脂封止するには トランスファー成形法が広く用いられている。このトラ 40 ンスファー成形法は、タブレット化した樹脂を高周波予 熱機などで予熱し、これを金型ポット内に入れ加熱して 可塑化するとともに、プランジャーでキャビティ内に樹 脂を加圧注入して成形する方法である。

【0003】通常、このタブレットは樹脂組成物を押出 機、ロール、ニーダーなどの混練装置で溶融混練し、冷 却後粉砕して粉末化し、この粉砕物を所定重量金型内に 入れ加圧圧縮(打錠)して得られる。しかしながら、こ の方法で製造されるタブレットは内部に空隙が存在する ため、加熱むらが発生する。これが樹脂の流動性のむら 50 ト。」

となって現れ、ステージシフト、ワイヤー流れ、ボイド の発生を招き、半導体装置の信頼性が低下するという問 題があった。特に、外径の小さいタブレットや長いタブ レットでは十分な圧力が粉砕物に伝わらないため、押し 固めることができなかったり、充填率が低いタブレット しか製造できなかった。

【0004】一方、溶融樹脂を射出成形により成形しタ ブレット化する方法 (特開昭57-6714号公報) や 溶融樹脂をシート状や棒状に延伸し、打ち抜きや切断に 10 よりタブレット化する方法 (特開昭61-35908号 公報、特開平3-5103号公報)、溶融樹脂を金型に 流し込みタブレット化する方法 (特開平6-10430 1号公報) などが提案されている。しかしながら、これ らの方法で製造されたタブレットでも、溶融樹脂を冷却 固化する際、外側より中心部に向かって冷却が進行する ため、中心部ほど長時間高温にさらされ、中心部はゲル 化時間が若干短くなる。このためタブレット全体のゲル 化時間が不均一になり、トランスファー成形時に樹脂の 流動むら生じ、ステージシフト、ワイヤー流れ、ボイド の発生を招くという問題を十分解決できていない。ま た、トランスファー成形時のポット内の加熱において も、通常タブレットの外側の方が中心部よりも早く溶融 してキャビティー内に流入するため、樹脂の流動むらが 生じ、上記の問題が発生する。

【0005】近年電子機器の小型化のために半導体集積 回路の分野では微細加工技術の進歩が著しく、ICチッ プの高集積化が進められている。集積度をさらに向上さ せるためにパッケージ中のICチップの占有率を増加す るとともに、パッケージの大型化、薄型化、多ピン化が 30 要求されている。したがって、これら大型、薄型、多ビ ンのパッケージを封止するにはトランスファー成形時の 樹脂の流動性が均質でステージシフト、ワイヤー流れ、 ボイドの発生などが起こらない成形性の優れた封止用樹 脂特性が要求される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述した従来 技術における問題点の解決を課題として検討した結果達 成されたものである。

【0007】したがって本発明の目的は、半導体を樹脂 対止する際にステージシフト、ワイヤー流れが起こらな い信頼性の優れた半導体封止用樹脂タブレット、該半導 体封止用樹脂タブレットを用いて半導体素子を封止して なる半導体装置、および該半導体封止用樹脂タブレット の製造方法を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は

- 1. 「溶融樹脂組成物を成形してなるタブレットであ り、そのタブレットの比表面積が2.5×10-4m²/g以 上であることを特徴とする半導体封止用樹脂タブレッ

- 2. 「溶融樹脂組成物を成形してなるタブレットであ り、該溶融樹脂組成物が無機充填材を必須成分とし、前 記無機充填材の割合が溶融樹脂組成物全体の80重量% 以上であることを特徴とする請求項1記載の半導体封止 用樹脂タブレット。」
- 3. 「溶融樹脂組成物を成形してなるタブレットであ り、該溶融樹脂組成物が無機充填材を必須成分とし、前 記無機充填材の割合が溶融樹脂組成物全体の85重量% 以上であることを特徴とする請求項1記載の半導体封止 用樹脂タブレット。」
- 4. 「溶融樹脂組成物が、エポキシ樹脂および硬化剤を 必須成分として含有するものである請求項1~3いずれ かに記載の半導体封止用樹脂タブレット。

【0009】5. 「請求項1~4いずれかの半導体封止 用樹脂タブレットを用い、半導体素子を封止してなる半 導体装置。」

6. 「無機充填剤を80重量%以上含有する溶融樹脂組 成物を溶融状態から成形し、タブレット化することを特 **徴とする半導体封止用タブレットの製造方法。」** 

練し、溶融混練樹脂組成物となした後、溶融状態から成 形し、タブレット化することを特徴とする半導体封止用 タブレットの製造方法。」

を提供するものである。

#### [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の構成を詳述する。 本発明において「重量」とは「質量」を意味する。

【0011】本発明の半導体封止用樹脂タブレットは、 好ましくはエポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機充 填材(C)を必須成分とする半導体封止用樹脂組成物の 30 -溶融物より製造される。以下に該半導体封止用樹脂組成 物について説明する。

【0012】本発明におけるエポキシ樹脂(A)は、1 分子中に2個以上のエポキシ基を有するもので特に限定 されず、これらの具体例としては例えばクレゾールノボ ラック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキ シ樹脂、フェノールアラルキル型エポキシ樹脂、ナフト ールアラルキル型エボキシ樹脂、ジシクロペンタジエン 骨格含有エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、ナ フタレン型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ 40 樹脂、ビスフェノールF型エポキ樹脂、線状脂肪族エポ キシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹 脂、スピロ環含有エポキシ樹脂およびハロゲン化エポキ シ樹脂などが挙げられ、これらを単独で用いても、2種 類以上併用してもかまわない。

【0013】また、特に好ましいエポキシ樹脂 (A) の 具体例としては、4.4'-ピス(2.3-エポキシア ロポキシ) ビフェニル、4,4'-ビス(2,3-エポ キシプロポキシ) -3, 3', 5, 5' -テトラメチル

キシ) -3, 3', 5, 5' -テトラエチルビフェニ ル、4、4'ーピス(2、3-エポキシプロポキシ)ー 3, 3'5, 5'ーテトラメチルー2ークロロビフェニ ルなどのビフェニル型エポキシ樹脂、1,5-ジ(2, 3-エポキシプロポキシ) ナフタレン、1,6-ジ (2, 3-エポキシプロポキシ) ナフタレンなどのナフ タレン型エポキシ樹脂、3-t-ブチル-2,4'-ビ ス(2,3-エポキシプロポキシ)-3',5',6-トリメチルスチルベン、3-t-ブチル-4, 4'-ビ 10 ス(2,3-エポキシプロポキシ)-3',5',6-トリメチルスチルベン、4,4'ーピス(2,3-エポ キシプロポキシ)-3,3',5,5'-テトラメチル スチルベン、4,4'ービス(2,3-エポキシプロポ キシ) -3, 3' -ジ-t-ブチル-6, 6' -ジメチ ルスチルベン、2,2'-ビス(2,3-エポキシプロ ボキシ) -3,3' -ジーt-ブチル-6,6' -ジメ チルスチルベン、2,4' ービス(2,3ーエポキシブ ロボキシ) -3, 3' -ジ-t-ブチル-6, 6' -ジ メチルスチルベンなどのスチルベン型エポキシ樹脂など 7. 「エポキシ樹脂、硬化剤および無機充填剤を溶融混 20 が挙げられ、これらのエポキシ樹脂を全エポキシ樹脂の 60~100重量%配合することがより好ましい。

> 【0014】本発明における硬化剤(B)は、エポキシ 樹脂と反応する化合物であれば任意であるが、硬化物と した場合に吸水率が低い化合物として分子中にヒドロキ シル基を有するフェノール化合物が好ましく用いられ る。フェノール化合物の具体例としては、フェノールノ ボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ナフトール ノボラック樹脂、トリス (ヒドロキシフェニル) メタ ン、1,1,2-トリス (ヒドロキシフェニル) エタ ン、1,1,3-トリス(ヒドロキシフェニル)プロバ ン、テルペンとフェノールの縮合化合物、ジシクロペン タジエン変性フェノール樹脂、フェノールアラルキル樹 脂、ナフトールアラルキル樹脂、カテコール、レゾルシ ン、ヒドロキノン、ピロガロール、フロログルシノール などが挙げられる。

> 【0015】本発明では、エポキシ樹脂 (A) と硬化剤 (B) の配合当量比 (エポキシ基に対するヒドロキシル 基のモル比)は通常、0.5~2.0であるが好ましく は0.7~1.5である。エポキシ樹脂(A)と硬化剤 (B)の配合量としては、エポキシ樹脂(A)と硬化剤 (B)の和で全組成に対して5~20重量%が好まし く、さらに好ましい配合量の範囲は5~15重量%であ

【0016】本発明における無機充填材 (C) として は、非晶性シリカ、結晶性シリカ、炭酸カルシウム、炭 酸マグネシウム、アルミナ、マグネシア、窒化珪素、酸 化マグネシウムアルミニウム、ジルコニア、ジルコン、 クレー、タルク、珪酸カルシウム、酸化チタン、酸化ア ンチモン、アスベスト、ガラス繊維、硫酸カルシウム、 ビフェニル、4,4'ービス(2,3-エポキシプロポ 50 窒化アルミニウムなどが挙げられ、球状、破砕状、繊維

20

状など任意の形状の物が使用できる。無機充填材(C)の好ましい具体例としては非晶シリカ、結晶性シリカ、アルミナであり、さらに成形性と充填率の点から好ましくは形状が球状の物を無機充填材(C)中に60~100重量%含有することが好ましい。

【0017】本発明の溶融樹脂組成物において、無機充填材(C)の割合は全体の80重量%以上が好ましい。この好ましい配合量は溶融タブレットにおいても同じである。無機充填材は樹脂成分に比べ熱伝導率が良いため、無機充填材を80重量%以上含有すると溶融樹脂を冷却固化してタブレット化する際、中心部まで素早く冷却され、中心部と外側のゲル化時間が均一になる。また、成形時にボット内で加熱される際にも、タブレット全体が均質に素早く溶融し樹脂の流動むらが生じることがない。以上の点から好ましい割合は85重量%以上、さらに好ましい割合は88重量%以上である。

【0018】本発明において無機充填材(C)をシランカップリング剤などのカップリング剤を配合しておくことが半導体装置を封止する場合、信頼性の点で好ましい。カップリング剤はそのまま配合しても、あらかじめ無機充填材(C)に表面処理してもよい。

【0019】カップリング剤としては、エボキシシラン、アミノシラン、メルカプトシラン、ウレイドシランなどの官能基を有しかつアルコキシ基などの加水分解性基がケイ素原子に直結したシランカップリング剤が好ましく用いられ、2種以上を併用してもかまわない。また、特にアミノ基を有するカップリング剤を配合することが好ましく、その具体例としてはアーアミノプロピルトリメトキシシラン、アーアミノプロピルトリエトキシシラン、Nーフェニルーアーアミノプロピルトリメトキシシラン、Nーフェニルーアーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、Nーβ(アミノエチル)アーアミノプロピルトリメトキシシラン、Nーβ(アミノエチル)アーアミノプロピルメチルジメトキシシランなどがあげられる。

【0020】また、カップリング剤の添加量は通常工ポキシ樹脂組成物全体に対し、0.1~2重量%である。【0021】本発明では、さらに硬化促進剤が配合できる。用いられる硬化促進剤としては、エポキシ樹脂と硬化剤の反応を促進させるものであれば任意であるが、硬化促進剤の具体例として、トリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリ(pーメチルフェニル)ホスフィン、トリフェニルホスフィン・トリフェニルボロン塩、テトラフェニルホスフィン・テトラフェニルボロン塩、テトラフェニルホスフィン・テトラフェニルボロン塩などのホスフィン化合物、2ーメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾールなどのイミダゾール化合物およびそれらの酸付加塩、トリエチルアミン、ベンジルジメチルアミン、αーメチルベンジル50

アミンなどの3級アミン化合物およびそれらの酸付加塩、1, 8 – ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデセン -7、1, 5 – ジアザビシクロ (4, 3, 0) ノネンー 5 、7 – メチル -1 、5 、7 – トリアザビシクロ (4, 4, 0) デセン -5 、1 、8 – ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデセン -7 ・ テトラフェニルボレートなどが挙げられる。

6

【0022】本発明では、ブロム化合物を配合できる。 また実質的に存在するブロム化合物は、通常半導体封止 10 用エポキシ樹脂組成物に難燃剤として添加されるもの で、特に限定されず、公知のものであってよい。

【0023】存在するブロム化合物の好ましい具体例としては、ブロム化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ブロム化フェノールノボラック型エポキシ樹脂などのブロム化エポキシ樹脂、ブロム化ポリカーボネート樹脂、ブロム化ポリスチレン樹脂、ブロム化ポリフェニレンオキサイド樹脂、テトラブロモビスフェノールA、デカブロモジフェニルエーテルなどがあげられ、なかでも、ブロム化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ブロム化フェノールノボラック型エポキシ樹脂などのブロム化エポキシ樹脂が、成形性の点から好ましい。

【0024】本発明では、アンチモン化合物を配合できる。これは通常半導体封止用エボキシ樹脂組成物に難燃助剤として添加されるもので、特に限定されず、公知のものが使用できる。アンチモン化合物の好ましい具体例としては、三酸化アンチモン、五酸化アンチモンがあげられる。

【0025】本発明では、シリコーンゴム、オレフィン系共重合体、変性ニトリルゴム、変性ポリブタジエンゴム、変性シリコーンオイルなどのエラストマー、長鏡脂肪酸、長鏡脂肪酸の金属塩、長鏡脂肪酸のエステル、長鏡脂肪酸のアミド、パラフィンワックスなどの離型剤を配合することができる。なかでも変性シリコーンオイルが好ましく、その好ましい具体例としてはエポキシ変性シリコーンオイル、カルボキシル変性シリコーンオイル、アミノ変性シリコーンオイル、ボリエーテル変性シリコーンオイルなどが挙げられ、エポキシ変性シリコーンオイル、カルボキシル変性シリコーンオイルが特に好ましく用いることができる。

40 【0026】本発明では他の添加剤として、カーボンブラック、酸化鉄などの着色剤、ハイドロタルサイト類、 ビスマス系などのイオン捕捉剤、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂および有機過酸化物などの 架橋剤を任意に添加することができる。

【0027】本発明において半導体封止用樹脂タブレットとは、半導体を樹脂封止する際、1回の成形サイクルで1つのポットに1~10個未満を使用して成形を行う樹脂固形物を指す。

ミダゾール化合物およびそれらの酸付加塩、トリエチル 【0028】本発明の半導体封止用樹脂タブレットは比アミン、ベンジルジメチルアミン、αーメチルベンジル 50 表面積が2.5×10-4 m²/g以上である。比表面積が大

きいと熱伝導度が良いため、溶融樹脂を冷却固化してタ ブレット化する際、中心部まで素早く冷却され、中心部 と外側のゲル化時間が均一になる。また、成形時にポッ ト内で加熱される際にも、タブレット全体が均質に素早 く溶融するため樹脂の流動むらが生じることがなく、ス テージシフトやワイヤー流れなどの問題が起きない。

【0029】本発明の半導体封止用樹脂タブレットの形 状は特に限定されず、円柱状、角柱状などが使用される が、現行の成形機の構造の点から円柱形が特に好まし る円の直径(以下単に外径という)(D)が10mm~ 20mmで長さ(L)が10mm以下、または外径

(D) が10mm以下でL/Dが1以上が好ましく、外 径(D)が10mm~15mmで長さ(L)が7mm以 下、外径(D)が7mm以下でL/Dが2以上のものが 特に好ましい。

【0030】本発明の半導体封止用樹脂タブレットの製 造方法としては、次のような方法が挙げられる。まず、 エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機充填材(C) 成物を加熱混合、好ましくは60~140℃の温度で、 さらに好ましくは60℃~120℃の温度で溶融混練す る。溶融混練の装置としてはバンバリーミキサー、ニー ダー、ロール、単軸もしくは二軸の押出機などの公知の 混練機を用いて製造される。押出機には溶融吐出物にボ イドを残さないためにベント装置が付いていることが好 ましい。また、スクリューアレンジは、樹脂や無機充填 材などを均質に混練するために、ニーディングスクリュ ーやダルメージスクリューなどを用いることが好ました。

【0031】次に、溶融樹脂を成形してタブレット化す るが、溶融樹脂を金型に流し込みタブレット化する方法 や溶融樹脂をシート状や棒状に押し出しし、固化後、打 ち抜きや切断によりタブレット化する方法、溶融樹脂を 射出成形によりタブレット化する方法など公知の方法で 得られる.

【0032】本発明の半導体封止用樹脂タブレットを用 い半導体素子を封止して半導体装置を製造する方法とし ては、低圧トランスファー成形法が一般的であるがイン ジェクション成形法や圧縮成形法も可能である。成形条 40 件としては、例えば半導体封止用樹脂タブレットを成形 温度150~200℃、圧力5~15MPa、成形時間

30~300秒で成形し、封止用樹脂組成物の硬化物と することによって半導体装置が製造される。また、必要 に応じて上記成形物を100~200℃で2~15時 間、追加加熱処理も行われる。

8

[0033]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。なお、表2、3中の数字は、重量%を示す。

【0034】実施例1、2、11、比較例1~6 表1に示した成分を、表2、3に示した組成比でミキサ い。タブレットの大きさは具体的には底面に対し外接す 10 ーにより粉末状態でブレンドした。これをバレル温度9 0℃の二軸押出機を用いて溶融混練し、溶融状態で吐出 口より押出した。この溶融物をタブレット成形金型に流 し込み、加圧、冷却して表2、3に示す大きさのタブレ ットを得た。このタブレットを用いて、低圧トランスフ ァ-成形法により175℃×2分の条件で、半導体素子 を封止成形して半導体装置を得た。

【0035】実施例3~10、12

表1に示した成分を、表2に示した組成比でミキサーに より粉末状態でブレンドした。これをバレル温度90℃ を必須成分として含有してなる上記半導体封止用樹脂組 20 の二軸押出機を用いて溶融退練し、溶融状態で吐出口よ り棒状に押出した。この棒状物の外径は4mm、5m m、8mmであり、これをカッターで切断し、表2に示 す大きさのタブレットを得た。このタブレットを用い て、低圧トランスファー成形法により175℃×2分の 条件で、半導体素子を封止成形して半導体装置を得た。 【0036】以下の方法により各半導体装置の物件を測 定した。

> 【0037】ステージシフト:100ピンQFPデバイ ス (外形: 14×20×2.6mm、ダミーチップ: 10 30 ×10×0.4mm、フレーム材料:42アロイ、チップ 表面:ポリイミド膜)を各8個成形し、超音波探傷装置 による断面の観察、およびパッケージを切断して切断面 の顕微鏡観察を行った。ステージシフトやチップ変位量 が全て50μm未満のものを©、50μm以上100μ m未満のものを〇、100µm以上150µm未満のも のを△とし、150以上ステージシフトやチップ変位が 生じたものを×とした。

【0038】タブレットの比表面積は形状が円柱である ことから、タブレットの外径と長さと重量から求めた。

[0039]

【表1】

		• = •		IADDI TT TO
	9		10	
	表1 配合成分の内容			
名称		内容		
エボキシ樹脂1	4 4 七 次(2, 3-14 45) 日本	キシ)-3, 3', 5, 5'-テトランチル カニ」(エ	水丰シ当量 195)	
エポキシ樹脂 2	1,6-ジ(2,3-エ	ボキシプロポキシ) ナフタレン (コ	C水中シ当量141)	
エポキシ樹脂 3	4, 4" 七"ス(2, 3-14" 杉)アロ  5", 6-トリメテルステルペンとのモ	'キシ)ー3, 3', 5, 5'-テトランチルスチルベンと3ー ル比6:4の混合物(エポキシ当!	t-ブチル-4, 4' -ピス(2, 3- k2 0 8 )	<b>球杉/                                    </b>
硬化剂	下記式(丨)で表される:	フェノールアラルキル樹脂(水餅)	3当量175)	
無機充填材 1	非島性球状シリカ(平均)	<b>改程18μ</b> )		
無機充填材 2	非異性球状シリカ(平均	位径7μ)		
硬化促進剤	トリフェニルホスフィン		···	
シラン	Nーフェニルーャーアミ.	ノプロピルトリメトキシシラン		
難燃剤	臭软化ピスフェノールA	ゼエポキシ製造(エポキシ当量 4(	00)	
雌燃助剤	三酸化アンチモン		<del></del>	
着色剤	カーポンプラック			<del></del>
離型剤	ヘキストワックスE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

【化1】

(nは0以上の整数) \_\_\_\_\_ (1

[0040]

\*【表2】

12

11

				表2 配	配合組成と呼価結果	存值指规						
名等	素能例1	実施例2	実施例3	案施例4	実施例5	多能的6	実施例7	、東施御8	皇海(例9	<b>東施例10</b> []	11/区提销	室飾倒19
日本年ン報館し	8. 7	5. O	8. 7	5, 0			- B	5.0		1	10.3	10.3
日ボイン短幅2					6.0			1	· i	;	:	· •
エボキンを贈る						5, 0						
硬化部	7,8	4.5	7.8	4, 5	4, 5	4.5	7.8	4.5	4, 5	4. 5	9. 2	9.2
無種充填材	81.0	88.0	81.0	88. 0	88.0	88.0	81.0	88.0	88.0	44.0	78.0	78.0
無機充填材 2										44.0	,	)
硬化促進剂	0.1	0, 1	0, 1	0, 1	0, 1	0.1	0 1	ر ا	0.5	0.1	-	-
シラン	1.0	1, 0	f. 0	1.0	0	-0	1.0	0.1	-	0.1	-	0
	0.3	0, 3	0, 3	0. 3	0.3	0.0	0.3	20	0.3		0.3	
難燃助剤	0, 4	0,4	0.4	0.4	0.4	9. 4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	7 0
着色差	0	0.3	0.3	0.3	0.3	0, 3	0, 3		0.3	0.3	0.3	0.3
整型和	0,4	0.4	0.4	0. 4	0.4	0.4	0.4	4.0	0.4	4	0.4	7 0
47.75年(国)	=	<del></del>	9	9	U)	٩	80	89	-	40	13	2
(國) 化断	9	9	40	40	40	40	14	7	52	\$	6	9
比表面後:	3, 5	3.2	4.6	4. 3	4, 3	<b>4</b> . 3	3.5	3. 2	5.4	4.3	4.0	F 5
「阿佐藤県 コル・ジャー	(	•	(	•	•	•	(	,				
「イナーンソノト		3	7	9	٥	Đ	)	0	0	0	4	◁

\*比表面積:×10<sup>-4</sup> m²/g 【0041】

\*【表3】

\*

	表3 配	合組成と	子们和朱			
名称	比較例1	比较例2	比較例3	比较例4	比較例5	
エポキシ樹脂 1	10. 3	10. 3	10. 3	5. 0	5. 0	5. 0
エポキシ樹脂 2	Į.			<b>[</b>		
エポキシ樹脂 3				<u> </u>		
硬化剂	9. 2	9. 2	9. 2	4. 5	4.5	4, 5
無機充填材 1	78. 0	78.0	78. 0	88. 0	<b>88.</b> 0	88. 0
無機充填材2			·			
硬化促進剤	0. 1	0. 1	0.1	0.1	0. 1	0, 1
シラン	1.0	1.0	1. 6	1.0	1.0	1.0
葉燃剤	0. 3	0. 3	0.3	0, 3	0, 3	0. 3
難燃助剤	0. 4	0. 4	0. 4	6. 4	0. 4	0.4
着色剤	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3
雜型剤	0.4	0. 4	0. 4	0. 4	8, 4	0.4
タプレット外径(mm)	20	16	62	20	16	14
長さ(㎜)	22	14	16	22	14	18
比表面積*	1. 6	2. 1	1	1. 5	2. C	2, 0
<b>評価結果</b>						
ステージシフト	×	X	X	×	X	X

## \* 比表面積: ×10-4 m²/g

【0042】表2にみられるように、実施例1~12の 比表面積が2.5×10-4m2/g以上の半導体封止用タブ レットを用いるとステージシフトがなく信頼性が優れた 半導体装置が得られる。一方、表3の比較例1~6では 30 イドが発生しない信頼性の優れた半導体封止用樹脂タブ 比表面積が2. 5×10<sup>-4</sup> m²/g未満であるため流動むら\*

\*が生じステージシフトが起こる。

[0043]

【発明の効果】本発明によれば、半導体を樹脂封止する 際にステージシフト、ワイヤー流れが起こらず、かつボ レットを提供することができる。